



## 第57回光学薄膜研究会開催のご案内

### 拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は本研究会活動に対し格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本研究会では、2025年度 第4回 光学薄膜研究会を1泊2日：伊豆山研修センターにて下記の通り開催することを決定致しました。皆様のご参加をお待ちしております。

◆日時：2026年1月16日（金曜）13:30～17日（土曜）13:00

◆場所：伊豆山研修センター

（〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1065-1）

◆定員：制限なし

（42部屋しかなく、人数により相部屋になる可能性がございます）

◆参加費：

〈法人&個人会員〉

宿泊費：10,000円/人（初日日帰りの場合0円/人）

懇親会費：6,000円/人

2日目からの参加費：2,000円/人

※法人会員3名/口まで4人目からは非会員と同じ。

〈非会員〉

宿泊費+参加費：18,000円/人（初日日帰りの場合8,000円/人）

懇親会費：6,000円/人

2日目からの参加費：8,000円/人

### 1. 初日スケジュール（1/16）

11:30 热海駅発無料バス①（12:00ごろ施設着）

12:30 热海駅発無料バス②（13:00ごろ施設着）

13:00 受付開始

13:30 研究会・代表挨拶

13:35 第一講演 東海大学 情報理工学部情報科 室谷 裕志 氏

14:35 第二講演 安達新産業株式会社 畑 幸男 氏

15:20 事務局からの案内

15:25 休憩

15:40 小グループ別ディスカッション

17:00 懇親会（120分）

19:00 自由時間

20:00 宿泊者対象 談話会

23:00 就寝

2. 2日スケジュール (1/17)

7:00 朝食(宿泊者対象)

8:30 研究会 代表挨拶

8:35 グループディスカッション報告会 (60分+30分Q&A)

10:05 休憩 (10分) & 2日目参加者受付

10:15 第三講演 株式会社東京精密 川上 哲司 氏

11:00 第四講演 ペガサスソフトウェア株式会社 田中 正明 氏

12:00 事務局からの案内

12:05 昼食

13:00 閉会の挨拶

13:10 施設発無料バス③ (13:40ごろ熱海駅着)

---

3. 【研究会プログラム】

1 日目(1/16)

3.1 代表挨拶 (13:30-13:35)

東海大学 情報理工学部 情報科学科 教授 室谷 裕志 氏

3.2 『光学薄膜の外観欠陥』 (13:35-14:35)

東海大学 情報理工学部 情報科学科 教授 室谷 裕志 氏

分光特性については、成膜装置の進歩と設計ソフトの進歩により、差別化が難しくなっている。その一方で外観不良に関して、基板、洗浄、成膜の各工程の実力が反映される。また、それを評価する評価技術も重要である。本報告は、実例を示しながら外観欠陥について報告する。

3.3 『関西万博×光学薄膜』 (14:35-15:20)

安達新産業株式会社 営業部 取締役 営業本部長 畑 幸男 氏

2025年4月より6ヶ月間にわたり開催された関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界各国から最先端の技術・サービス・文化的表現が集結する国際的な祭典となりました。未来社会の多様な分野において光学薄膜技術やメタライズパターン加工技術がどのように活用され、私たちの暮らしや産業に新たな価値を創出する可能性があるかを、会場の臨場感とともにご紹介いたします。

3.4 事務局からのご案内 (15:20-15:25)

3.5 休憩 (15:25-15:40)

### 3.6 『小グループによるディスカッション』 (15:40-17:00)

4グループに分かれて、光学薄膜研究会に関する議論を行います。テーマは、光学薄膜研究会のメリットデメリット、異分野交流、最新の技術動向と今後10年の展望、日本の薄膜業界は弱くなっているのか？などに関してチームごとで話し合います。

### 3.7 懇親会 (17:00-19:00)

2日目(1/17)

#### 3.8 開会の挨拶 (8:30-8:35)

#### 3.9 『グループディスカッションの報告会』 (8:35-10:05)

#### 3.10 休憩 & 2日目参加者受付 (10:05-10:15)

#### 3.11 『3D白色干渉顕微鏡Opt-scopeのご紹介』 (10:15-11:00)

株式会社東京精密 計測社 技術部門Surface Form & Gaugeグループ  
サブリーダー 川上 哲司 氏

3D白色干渉顕微鏡Opt-scopeの測定事例、半導体業界での実例紹介。

#### 3.12 『PVDによる薄膜形成シミュレーション』 (11:00-12:00)

ペガサスソフトウェア株式会社 田中 正明 氏

マグネトロンスパッタリングと真空蒸着のシミュレーション事例紹介。

#### 3.13 事務局からのご案内 (12:00-12:05)

\* 注：プログラムは、諸般の事情により変更する場合がございます。

---

#### 4. 参加申込：以下のURLもしくはQR経由でお申し込み願います。

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hBBmtBs56ECNVVOibkWZW48oMcoUe7JFsFnWFE64KGBURTZDRIU4S0U3UUVPVUZLR09RWE0wS1pFVC4u&r2083048e9e004686a99d6f09c3c21975=%22%E5%90%8C%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%22>



申し込み締め切りは12月24日(水)です。

※出来るだけ早いお申込にご協力戴けますと助かります。

以下、ご注意とお願ひです。

- ・申込は代表者がお申込の場合も参加者全員分の入力をお願いします。
- ・談話会の会場が寒いことがありますので温かい服装をご準備ください。
- ・講演資料は、約1週間前にHP会員ページにアップします。
- ・参加者の中で新型コロナウイルスの陽性者が出了場合、後日HPにてその旨ご連絡いたします。
- ・ご不明な点がございましたら事務局までご連絡願います。

光学薄膜研究会 事務局 今枝（[otfcom@otfse.org](mailto:otfcom@otfse.org)）宛

※8月よりメールアドレスが変わりましたのでご注意ください。

以上